

107學年度第2學期

教室名稱及代號:化材館二樓材料系教室ME205 教室容量:35

列印日期:2019-03-08

節次/ 時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
08:10 09:00 第一節							
09:10 10:00 第二節	6832 實用光學薄膜 林佳鋒		6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 電子能譜表面分析 張立信	8228 高等元件物理 賴盈至		
10:10 11:00 第三節	6832 實用光學薄膜 林佳鋒		6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 電子能譜表面分析 張立信	8228 高等元件物理 賴盈至		
11:10 12:00 第四節	6832 實用光學薄膜 林佳鋒		6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 電子能譜表面分析 張立信	8228 高等元件物理 賴盈至		
13:10 14:00 第五節							
14:10 15:00 第六節		6826 陶瓷製程 曾文甲		4118 固態物理導論 劉恒睿			
15:10 16:00 第七節		6826 陶瓷製程 曾文甲	7363 鐸接冶金 吳威德	4118 固態物理導論 劉恒睿			
16:10 17:00 第八節		6826 陶瓷製程 曾文甲	7363 鐸接冶金 吳威德	4118 固態物理導論 劉恒睿			
17:10 18:00 第九節			7363 鐸接冶金 吳威德				
18:20 19:10 第A節							
19:15 20:05 第B節							
20:10 21:00 第C節							
21:05 21:55 第D節							